

第 2 回 TM5 悪意の商標出願セミナー プログラム

日 時 : 2014 年 5 月 13 日 (火) 13:15-15:15

場 所 : 香港コンベンション&エキシビションセンター シアター 1

テーマ : TM5 各庁の悪意の商標出願に対する制度及び実務

プログラム

開 会

プレゼンテーション :

「TM5 各庁による悪意の商標出願に対する法制度及び実務」(各国 15 分、質疑応答各 5 分)

モデレーター : 森山 啓 特許庁商標審査企画官

パネリスト :

【韓国】 : ホ・ウォンソク 韓国特許庁商標審査政策課課長補佐

【欧州】 : アレクサンドラ・ポック 欧州共同体商標意匠庁法務部法律専門家

【中国】 : 呉 群 中国国家工商行政管理総局商標局副局长

【米国】 : カレン・クルケ 米国特許商標庁商標審判部審判官

【日本】 : 森山 啓 特許庁審査業務部商標課商標審査企画官

閉 会